

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年5月20日(2010.5.20)

【公開番号】特開2008-305856(P2008-305856A)

【公開日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【年通号数】公開・登録公報2008-050

【出願番号】特願2007-149585(P2007-149585)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

C 23 C 16/52 (2006.01)

C 23 C 16/509 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 101 B

H 01 L 21/205

C 23 C 16/52

C 23 C 16/509

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月1日(2010.4.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記熱媒体の目標温度は、前記第1電極の所定の設定温度と前記熱媒体の目標温度との温度差を求めるために予め定められた演算式に基づいて算出し、

前記演算式は、前記第1の高周波電力に基づく項と、前記第2の高周波電力に基づく項と、前記直流電圧に基づく項とを含み、

前記直流電圧に基づく項は、前記直流電圧と前記第2の高周波電力とを乗算した項からなることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ処理装置。